

20th INTERNATIONAL
VACUUM
 CONGRESS

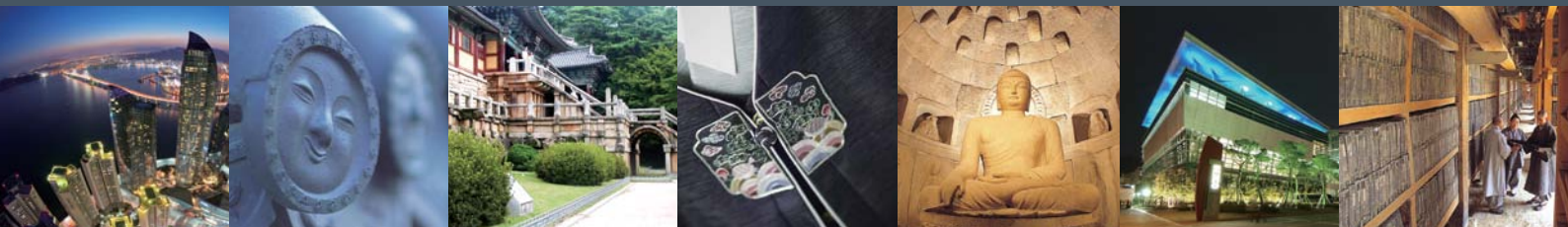
IVC-20

제20회 세계진공학술대회 및 전시회

2016년 8월 21일-26일 부산 BEXCO



후원 및 전시 제안서



ICSS-16
 16th International Conference
 on Solid Surfaces

ICN+T 2016
 International Conference on Nanoscience
 and Technology 2016

VASSCAA-8
 8th Vacuum and Surface Sciences Conference
 of Asia and Australia

25th KVS
 25th Anniversary KVS Symposium

ITC 2016
 Industrial Topical Conference 2016

ISPB 2016
 International Symposium
 of Plasma Biosciences 2016

IVC-20

20th International Vacuum Congress
August 21-26, 2016
BEXCO, Busan, Korea

초대의 글

안녕하십니까,

전세계 진공인의 올림픽인 제20회 세계진공학술대회 및 전시회 (IVC-20)가 2016년 8월 21일에서 26일까지 부산 벡스코에서 열립니다.

한국에서 처음으로 열리는 이번 IVC 대회가 한국 진공 관련 산업의 최고의 비즈니스 장이 되도록 한국진공학회와 한국진공기술연구조합이 최선을 다해 준비할 것을 약속드립니다.

전통적으로 IVC-20은 제16회 국제고체표면 학술대회 (ICSS-16), 2016 국제나노과학기술 학술대회 (ICN+T 2016) 및 제8회 아시아-호주 표면과학 학술대회 (VASSCAA-8)와 동반 개최됩니다. 더불어, 한국진공학회 창립 25주년 기념 학술대회 (25th KVS), 2016 진공산업 컨퍼런스 (ITC 2016), 2016 국제 플라즈마 바이오과학 심포지엄 (ISPB 2016)가 더해져 보다 폭넓은 주제로 진공과 관련한 학문적 성과와 기술이 총망라될 예정입니다. 특히, ITC 2016은 학계와 산업계의 균형을 맞추고자 기획되었으며, 한국 진공산업의 혁신적인 성과를 세계에 선보일 최적의 기회가 될 것입니다.

IVC-20은 전세계 진공 전문가 및 진공산업 종사자를 대상으로 기업의 브랜드 이미지 강화 및 제품 홍보에 최적의 장소가 될 뿐만 아니라, 최신 동향 습득 및 기술 교류를 통해 새로운 비즈니스를 창출할 수 있는 절호의 기회가 될 것입니다.

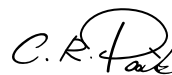
세계인에게 한국 진공 산업의 저력을 보여줄 이번 대회에 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

감사합니다.



강희재

IVC-20 조직위원회 위원장
한국진공학회 회장



백중렬

IVC-20 세계진공산업위원회 위원장
한국진공기술연구조합 이사장

오랜 전통과 역사를 가진 세계 진공 산업의 올림픽

IVC-20은 진공과 관련한 전 분야를 아우르는 종합 학술대회이며, 전세계 관련 학계와 산업계의 전문가를 포함한 2,000여명이 참가합니다.

대회명

- 제20회 세계진공학술대회 및 전시회
20th International Vacuum Congress
- 제16회 국제고체표면 학술대회
16th International Conference on Solid Surfaces
- 2016 국제나노과학기술 학술대회
International Conference on Nanoscience and Technology 2016
- 제8회 아시아-호주 표면과학 학술대회
8th Vacuum and Surface Sciences Conference of Asia and Australia
- 한국진공학회 창립 25주년 기념 학술대회
25th Anniversary KVS Symposium
- 2016 진공산업 컨퍼런스
Industrial Topical Conference 2016
- 2016 국제 플라즈마 바이오과학 심포지엄
International Symposium of Plasma Biosciences 2016

기간

2016년 8월 21일 ~ 26일

장소

부산 BEXCO

주관

- 국제진공과학기술응용연합 (IUVSTA)
- 한국진공학회 (KVS)

후원

미래창조과학부, 산업통상자원부, 한국진공기술연구조합, 부산광역시, 한국과학기술단체총연합회, 한국관광공사, 부산관광공사

웹사이트

www.ivc20.com

규모

- 참가자: 60개국 2,000여명 (해외 1,000 / 국내 1,000)
- 전시: 120여 부스

공식 언어

영어

IVC-20

20th International Vacuum Congress
August 21-26, 2016
BEXCO, Busan, Korea

IVC-20 개요

IVC대회는 전세계 33개국으로 구성된 IUVSTA에서 주관하며, 오랜 역사와 전통을 자랑하는 진공 산업 분야의 올림픽과도 같은 대회입니다. 특히, 이번 IVC-20에서 동반 개최되는 ITC 2016은 학계와 산업계의 균형을 맞추고자 기획되었으며, 한국 진공 산업의 혁신적인 성과를 세계에 선보일 최적의 기회가 될 것입니다.

주제

- + Applied Surface Science
- + Biointerfaces
- + Electronic Materials and Processing
- + Nanometer Structures
- + Plasma Science and Technique
- + Surface Engineering
- + Surface Science
- + Thin Films
- + Vacuum Science and Technology
- + 2D Materials and Devices
- + Advanced Semiconductor and Display Devices
- + Alternative Energy; Fuel Cells, Solar Cells, Battery, Capacitors, Catalysts
- + Plasma Bioscience and Medicine

Plenary Speakers

- + Joanna Aizenberg (USA)
Director, Kavli Institute, Harvard University
- + Kinam Kim (Korea)
President, Semiconductor Business Device Solutions Division, Samsung Electronics Co. Ltd.
- + Erwin Neher (Germany)
* Nobel Laureate in Physiology or Medicine
Director, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry
- + Hideo Ohno (Japan)
Professor, Tohoku University
- + Qi-Kun Xue (China)
Vice President, Tsinghua University

IVC-20

20th International Vacuum Congress
August 21-26, 2016
BEXCO, Busan, Korea

WHY IVC-20?

IVC-20에 참가해야 하는 5가지 이유

1

진공 분야에서
가장 권위 있는
세계 최고의 대회

2

한국 진공 산업의
저력과 비전을
보여줄 기회

3

해외시장 진출을 위한
최적의 플랫폼

4

제품 홍보 및
브랜드 이미지 강화

5

전세계 주요 인사와의
상호협력관계 구축



후원 참여 안내

대회 개최 전부터 현장까지 시기별로 구성된 다양한 프로그램을 통해 귀사의 브랜드 이미지 강화 및 홍보 효과를 극대화 할 수 있는 최상의 기회를 제공합니다.

후원 등급

등급명	Diamond	Platinum	Gold	Silver
금액	USD 30,000	USD 10,000	USD 5,000	USD 3,000

사전 홍보

대회 안내서에 후원사 로고 노출	○	○	○	○
대회 홈페이지 내 로고 노출	○	○	○	-
사전홍보 뉴스레터에 배너 링크	○	○	○	-
뉴스레터 하단에 후원사 광고 삽입	○	-	-	-

대회 중 홍보

프로그램책 내지 광고	1 페이지	1 페이지	½ 페이지	½ 페이지
행사장 내 로고 노출	○	○	○	-
세션룸 내 스크린 로고 노출	○	○	○	-
기업 심포지엄 기회 우선 제공	1 순위	2 순위	-	-
대회 가방에 홍보물 삽입	○	○	-	-
대회 명찰 목걸이줄에 로고 삽입	○	-	-	-

전시

전시부스 위치 배정 우선권	1 순위	2 순위	3 순위	4 순위
전시공간 제공 (3m X 2m)	6 부스	4 부스	2 부스	1 부스
추가부스 구매 할인	25%	20%	15%	10%

등록

무료 등록	5명	3명	2명	1명
-------	----	----	----	----

기타 후원

프로그램책 내지 광고	USD 1,500
기타	협의 후 결정

* 협찬 및 기타 개별 업체가 제공할 수 있는 다양한 제안이 가능하며, 사무국으로 문의 부탁드립니다.

IVC-20

20th International Vacuum Congress
August 21-26, 2016
BEXCO, Busan, Korea

후원 프로그램

IVC-20

20th International Vacuum Congress
August 21-26, 2016
BEXCO, Busan, Korea

IVC-20 전시회

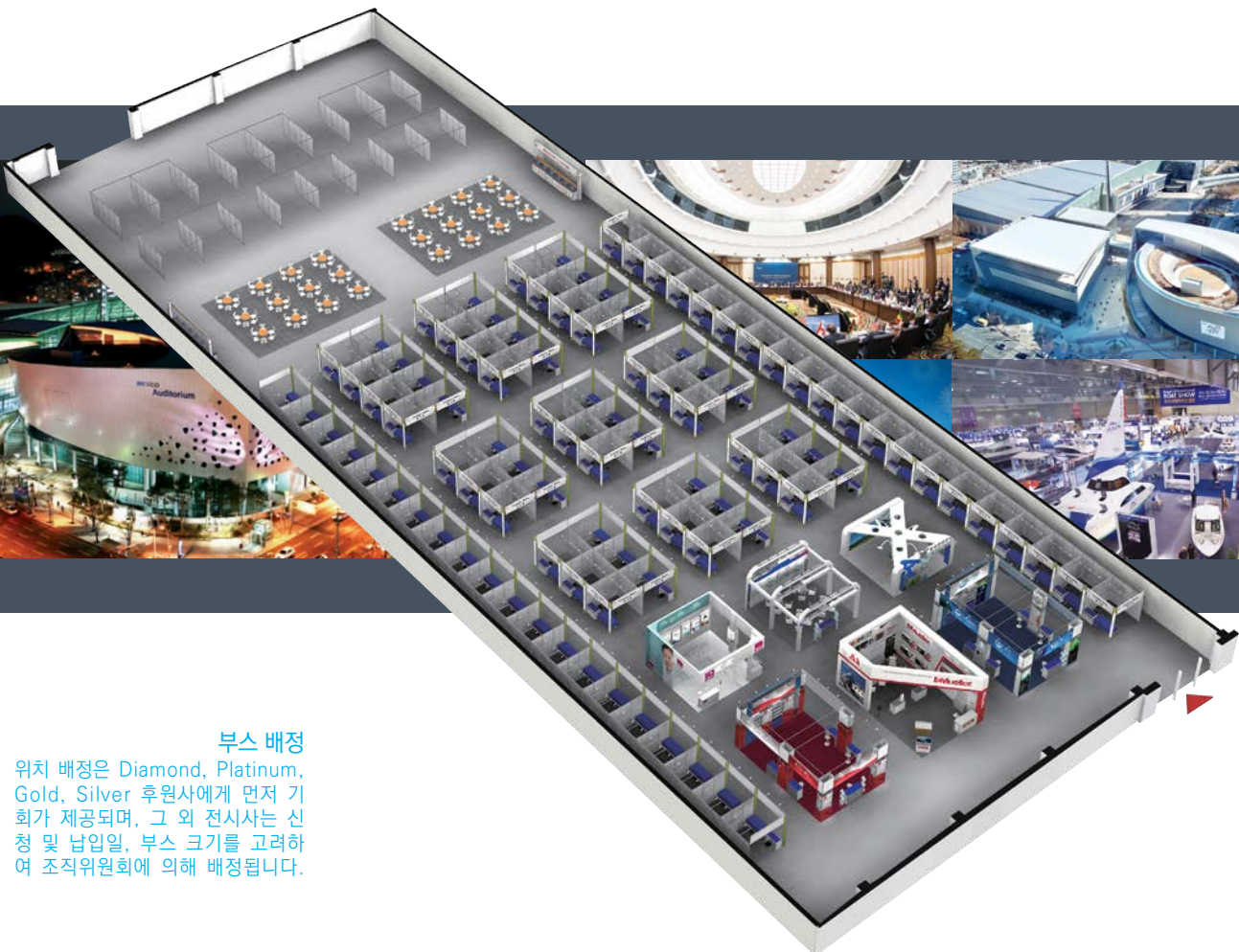
전시 참가 안내

대규모 진공산업 전시회가 대회 기간 중 3일간 진행됩니다. 기본 부스는 3m x 2m이며, 6m²의 배수로 구매가 가능합니다. 이번 전시회는 전세계 약 2,000명의 대회 등록자 외에 일반 대중에게도 개방되어, 참여 기업의 홍보 효과 및 시장 확장을 위한 최적의 플랫폼이 될 것입니다.

장소	BEXCO 제1전시장 2A홀
기간	2016년 8월 23일(화) - 25(목)
운영 시간	08:00 ~ 18:00

전시 참가비

부스 타입	제공 사항	금액
기본 부스	<ul style="list-style-type: none"> - 상호 간판 - 안내책상 1개, 의자 1개 - 조명등, 형광등 - 바닥 파이텍스 - 전기 1kW - 콘센트 1개 	USD 2,000 / 부스
독립 부스	<ul style="list-style-type: none"> - 전기 1kW - 콘센트 1개 	USD 2,000 / 부스



부스 배정

위치 배정은 Diamond, Platinum, Gold, Silver 후원사에게 먼저 기회가 제공되며, 그 외 전시사는 신청 및 납입일, 부스 크기를 고려하여 조직위원회에 의해 배정됩니다.

신청 방법

1. 후원·전시 약정서를 작성하여 사업자등록증과 함께 사무국 e-mail로 제출하여 주십시오.
2. 신청 시기에 따라 계약금(30%) 혹은 전액을 대회 계좌에 입금하여 주시기 바랍니다.

* 후원/전시금 납부 마감 일정을 준수하여 주십시오.

* 모든 혜택은 참가 확정 시점을 기하여 적용되며 신청이 늦어진 경우, 인쇄 일정에 따라 일부 혜택이 적용되기 어려울 수 있습니다.

은행 계좌 정보

입금에 따라 발생하는 수수료는 신청자 부담입니다.

- 은행명: 한국씨티은행
- 계좌번호: 163-01861-247-01
- 예금주: (사)한국진공학회

주요 일정

- 2016년 5월 31일: 후원금 납부 마감
- 2016년 6월 30일: 전시금 납부 마감

취소, 환불 규정

참가 취소는 반드시 서면으로 접수되어야 하며, 환불 규정은 아래와 같습니다.

- 계약금 30%은 환불되지 않습니다.
- 2016년 5월 31일까지: 50% 환불
- 2016년 5월 31일 이후: 환불 불가

문의처

IVC-20 사무국: (주)피플엑스

- 주소: 서울특별시 강남구 역삼로17길 16 해오름빌딩 1층
- 전화: 02-557-8422
- 팩스: 02-566-6087
- 홈페이지: www.ivc20.com
- 이메일: contact@ivc20.com

IVC-20

20th International Vacuum Congress
August 21-26, 2016
BEXCO, Busan, Korea

신청 안내

20th INTERNATIONAL
VACUUM
C O N G R E S S

IVC-20



IVC-20 사무국: (주)피플엑스

서울특별시 강남구 역삼로17길 16 해오름빌딩 1층 (06246) Tel. 02-557-8422 Fax. 02-566-6087 E-mail. contact@ivc20.com